

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «15» апреля 2024 года

№ 04/01

Во изменение распоряжения 03/01 от 25.03.24г. в соответствии с «Регламентом о порядке отчисления обучающихся из федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» утверждаю следующие составы и графики заседаний комиссий института лазерных технологий по проведению повторной промежуточной аттестации у обучающихся, получивших задолженности в течение промежуточной аттестации осеннего семестра 2023/2024 учебного года (Приложение).

Директор ИЛТ


(личная подпись)

Г.В. Романова

(ФИО)

Приложение к распоряжению № 04/01 от " 15 " апреля 2024 года

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
Комиссия №1 председатель: Храмов В.Ю. секретарь: Пушкарёва А.Е. члены комиссии: • Беликов А.В. • Смирнов С.Н. • Шамова А.А.	Заседание №1 26.03.2024, 12:00, ZOOM	Взаимодействие излучения с веществом	L34162, L34182
	Заседание №2 02.04.2024, 12:00, ZOOM	Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Базовый курс	ВЛИВ БА3 1.1
	Заседание №3 19.04.2024, 12:00, ZOOM	Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Продвинутый курс	L4117, ВЛИВ ПРОД 1.1
		Квантовая электроника	E4171, E4271, КВЭЛ 1.1
		Когерентная оптика	L34162
		Лазерная фотоника	B33001, B33002, L33162, L33181
		Лазерные микро- и нанотехнологии	L4117, ЛМНТ 1.1.1
		Лазерные микротехнологии в медицине	ЛАМИМЕ 1.1
		Лазерные технологии обработки материалов	L34161
		Математическое моделирование физических процессов	L3216, L3217, L33162, L33181, L4117, ММФЗ 1.1.1, ММФП 1.1
		Научно-исследовательская работа	L4117, L4217, Практ ИЛТ
		Оптика плазмы	L34162, L34182
		Оптические системы для лазерной обработки материалов	L34162
		Основы лазерной техники	L34162
		Производственная, технологическая (проектно-технологическая)	Практика 4217
		Тепловые режимы в лазерных и оптоэлектронных системах	L34161, L34162, L34181
		Фотоника	L4117, ФОТ ИЛТ

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
			1.1
Комиссия №2 председатель: Сергеев М.М. секретарь: Карлагина Ю.Ю. члены комиссии: • Москвин М.К. • Синев Д.А.	Заседание №1 26.03.2024, 11:00, ZOOM Заседание №2 04.04.2024, 11:00, ZOOM	Введение в лазерные технологии	L3216, L3217
		Введение в профессиональную деятельность	L3116, L3118, L33161, L33162, L33182, Введение в проф 1.1
		Введение в специальность	L3216, L3217
		Проектная деятельность	L3216, L3217, L33162, L33182, Проектн. Деят. 1.1
		Учебная, ознакомительная	L33182
		Учебная, проектная практика	L3116, L3118, Практ ИЛТ